**九州表面・真空研究会2018**

**予稿集原稿作成についてのお願い**○九州花子A＊、表面太郎B、真空二郎C、薄膜三郎A

A表面大学大学院工学研究科、B真空工業高等専門学校、C薄膜製作所

\*k-hanako@hyomen.ac.jp

【1】はじめに

A4縦置き、横書きで原則1枚にまとめる。

2枚目までは使用可。

題目：第1行中央に16ポイント程度の太文字フォントで作成。
著者名：題目の下の中央部分に11ポイント程度のフォントで作成。
登壇者氏名の前に○印をつける。ただし、講演申し込み時に学生講演奨励賞に応募した場合は○印の代わりに●印をつける。
連名者の勤務先が異なる場合は、著者名、所属・勤務先ともに右肩に上付英字A,B,Cなどを使用して区別する。
所属：著者名の下の中央部分に11ポイント程度のフォントで作成。
本文：余白は上下左右25mm程度で、1ページの行数を40から45行程度とし、10ポイント程度のフォントを使用してください。

**段組は１段組でも2段組でもかまいません。**
2段組の場合は中央に8mm程度の余白を設定。

**カラーを使うことも可能です。**

**PDF作成：「すべてのフォントを埋め込む」の設定をお願いします。**

【2】締め切り

締め切り日：2018/ 5/ 31(木)

締切日の厳守、何卒よろしくお願いいたします。

【3】原稿送付先

九州工業大学大学院工学研究院

内藤正路

TEL: (093)884-3266

E-mail: naitoh@ele.kyutech.ac.jp

PDFファイルを電子メール添付で送ってください。